RECHERCHE

Modélisation des transferts radiatifs par une méthode de Monte Carlo couplée à la théorie de Mie et à une méthode d'homogénéisation hybride





Inembre de Universaité de Lyon

ITUT NATIONAL

2

Thèse CIFRE avec ASTRIUM ST

Filiale d'EADS

Leader européen de l'industrie spatiale, n³ mondial



Développement de nouveaux systèmes de protections thermiques (TPS)

Contraintes majeures:

CETHIL

Hautes Températures (~3000 K) Résistance à l'ablation Contrainte sur charge embarquée

Contexte générale de l'étude



Identification des phénomènes prépondérants dans les transferts thermiques au sein du TPS type fibres de carbone.

Plus particulièrement, l'importance des transferts radiatifs au sein de la zone d'ablation et l'effet des gaz de pyrolyse sur ces transferts.





1- Etude de la transmittance et réflectance normale hémisphérique

1 - Plan

- **1.1- Modèle Monte Carlo**
- **1.2- Mesure sur spectromètre type PERKIN ELMER**
- **1.3- Premières constatations**
- 2- Etude de l'émission à hautes températures



<u>1.1 - Modélisation – Monte Carlo</u> Transmittance et Réflectance



<u>1.1 - Modélisation – Monte Carlo</u> Transmittance et Réflectance

Transmittance/réflectance normale hémisphérique

Echantillon :

Propriétés optiques des suies

Fibres orientées perpendiculairement aux rayons incidents

Fraction volumique de fibre : 11%

Diamètre des fibres : 10 µm

Epaisseur échantillon: 3 mm





Journées SFT, Nancy 8-9 Décembre 2011



<u>1.2 - Mesures – Transmittance</u> et Réflectance

7

Transmittance/réflectance normale hémisphérique

Echantillon :

Feutre carbone non imprégné

Fibres orientées principalement perpendiculairement aux rayons incidents

Densité : 180 g/cm³

Diamètre des fibres : 10µm

CETHIL

Epaisseur échantillon : 3mm





14 Transmittance/Relflectance [%] 12 **Pic transmittance** 10 et réflectance à 860nm dû au 8 changement de Transmittance (Mesure) détecteur du 6 Reflectance (Mesure) spectromètre Transmittance (Calcul) Δ Reflectance (Calcul) 2 0 0.0 0.5 1.5 2.0 2.5 3.0 1.0 wavelenght [µm] Journées SFT, Nancy 8-9 Décembre 2011 CETHIL 8

1.3 – Premières constatations

<u>1.3 – Premières constatations</u>

Transmittance nulle

Réflectance faible (6 à 12%)

- → Identification paramétrique difficile
- -----> Matériau optiquement épais

Comportement du matériau identique au corps opaque ?

Modélisation émissivité surfacique Facteur d'émission par modèle Monte Carlo Comparaison des résultats







1- Etude de la transmittance et réflectance normale hémisphérique

2- Etude de l'émission à hautes températures

- 2.1- Modèle d'émissivité surfacique
- 2.2- Modèle Monte Carlo de facteur d'émission directionnel
- 2.3- Résultats
- 2.4- Banc expérimental, émission directionnelle





Calcul de l'émissivité surfacique selon la formule présentée par Siegel & Howell :

$$\varepsilon_{\lambda} = 1 - 0.5 \times (\rho_{\perp} + \rho_{\parallel})$$

Avec :

$$\rho_{\perp} = \frac{(n\beta - 1)^2 + n^2 + k^2 - n^2\beta^2}{(n\beta + 1)^2 + n^2 + k^2 - n^2\beta^2}$$

$$\rho_{\rm II} = \frac{(n\gamma - 1)^2 + n^2 + k^2 - n^2\gamma^2}{(n\gamma + 1)^2 + n^2 + k^2 - n^2\gamma^2}$$

$$\beta = \frac{n^2 + k^2}{2n^2} \left(\frac{n^2 - k^2}{n^2 + k^2} + 1 \right)$$

$$\gamma = \frac{n^2 - k^2}{n^2 + k^2} \beta + \frac{2nk}{n^2 + k^2} \left(\frac{n^2 + k^2}{2n^2} - \beta^2\right)^{1/2}$$

UNIVERSITÉ DE LYON



2.2 - Modélisation – Monte Carlo facteur d'émission directionnel



2.3 - Résultats



- 2.5 Milliards de tirs :
- Intel Xeon E5620 CPU dualcore à 2.40 GHz
- parallèle sur 5 nœuds
- ~ 20 minutes





2.4 - Présentation du banc expérimental

Mesure d'émission sur matériaux en fibres de carbone à très hautes températures



Echantillon isotherme



Enceinte à vide pour protéger l'échantillon des réactions à hautes températures avec l'oxygène





Transmittance matrice carbone nulle et réflectance faible (6 à 12 %)



Identification paramétrique difficile Optiquement épais

Comportement d'un corps opaque ?

Non, résultats du modèle d'émissivité surfacique trop éloignés de la réalité (10 à 25 % d'erreur)

Calcul Monte Carlo coûteux en temps de calcul



Nécessité de développer un code précis mais plus rapide dans une optique d'identification paramétrique (indice de réfraction)

